

## ترمودینامیک و سینتیک آلیاژسازی لایه نازک

سید خطیب‌الاسلام صدرثزاد (استاد)

### چکیده

از روش الکتروشیمیایی برای ساخت لایه‌های نازک فلزی حاوی عناصر نیکل، تیتانیوم و رنیوم بر سطح آندهای مسی و پلاتینی استفاده شد. تأثیر شرایط عملیات مانند سرعت ترسیب بر اندازه، موفولوزی و خصوصیات فازهای تشکیل شده در اثر رسوب الکتروولیتی عناصر فلزی، بررسی شد. از حلال آروماتیک آنسیول-فانترن حاوی الکتروولیت ترابوتیل آمونیوم ترافلوفوروبرات برای رسوب دادن نیکل و تیتانیوم به کمک کمپلکس ساز انبوتیل آمین بر سطح کاتدهای به ترتیب مسی و پلاتینی و از حلال نفتالین حاوی الکتروولیت ترابوتیل آمونیوم ترافلوفوروبرات برای رسوب دادن تیتانیوم به کمک کمپلکس ساز انبوتیل آمین بر سطح کاتد مسی استفاده شد. برای رسوب دادن رنیوم از محلول آبی دارای مقادیر مختلف اسید سولفوریک با pHهای ۰/۱۵-۰/۲۵ استفاده شد. انتخاب نوع، غلظت و مواد همراه الکتروولیتها بر اساس شرایط بهینه بدست آمده از طریق تکرار تجربه‌های حل سازی و ترسیب الکتروشیمیایی انجام گرفت. ترمودینامیک و سینتیک تشکیل و رشد لایه نازک فلزی از طریق اندازه گیری الکتروشیمیایی در دماهای مختلف به شیوه ولتاوی چرخه‌ای، کرنو آمپر متری و بینابنگاری امپانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مفیدی درباره مکانیزم فرایندهای الکتروولیتی، معادله تفل و مقادیر ثابت سرعت و ضربیت نفوذ یونی در محیط‌های الکتروشیمیایی مورد استفاده بدست آمد.

کلمات کلیدی: نیکل - تیتانیوم - رنیوم - رسوب الکتروولیتی - لایه نازک - سینتیک

### مقدمه

رسوب الکتروولیتی فلزات واسطه و کمیاب همچون نیکل، تیتانیوم و رنیوم از حلالهای آروماتیک، پلی آروماتیک و آبی بر قطعات فلزی و غیر فلزی در محیط‌های گوناگون احیائی یا اکسیدی به دلیل امکان بکارگیری محصول در ساخت وسایل مهندسی، ایمپلنتهای پزشکی، مواد بیولوژیکی، کاتالیستهای پتروشیمی و پوششهای مقاوم در برابر خوردگی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در عین حال تحقیقات در خور توجهی درباره رسوب الکتروولیتی این فلزات در منابع علمی گزارش نشده است. این مقاله به بررسی الکتروکریستالیزاسیون نیکل و تیتانیوم از کمپلکس ساز انبوتیل آمین حل شده در الکتروولیت  $TBABF_4$  موجود در دو حلال پلی آروماتیک آنسیول حاوی فانترن و نفتالین و نیز رسوب الکتروشیمیایی رنیوم از حلال آبی پررنات آمونیوم در محیط اسید سولفوریک برای ایجاد پوشش رنیوم خالص و ترکیبات آن می‌پردازد.

حلالهای آروماتیک حاوی نمکهای محلول نیکل و تیتانیوم در کمپلکس ساز انبوتیل آمین دارای پایداری ترموشیمیایی کافی، پتانسیل پلاریزاسیون گسترده، نقطه جوش بالا و ضربیت دی‌الکتریک قابل قبول برای پوشش دادن همزمان الکتروولیتی یونهای نیکل و تیتانیوم در مجاورت یونهای فعال دیگر است. ضربیت دی‌الکتریک پایین در حلالهای آروماتیک ( $D < 5$ ) [۱]، برخلاف حلالهای



آلی دونور<sup>۱</sup> مثل دی‌متیل‌فرمامید و دی‌متیل‌سولفواکسید، سبب هدایت الکتریکی بسیار ضعیف و مصنون ماندن حلال از تشکیل کمپلکس با یون فلز واسطه می‌شود. لذا محیطی نسبتاً آیده‌آل برای ترسیب الکتریکی فلزات واسطه را بوجود می‌آورد. علت عدم استفاده از الکتروولیتهای آبی، احیاء آب و تصاعد هیدروژن است که باعث اتلاف انرژی و تنزل کیفیت فلز به سبب جذب هیدروژن می‌شود [۲]. برای تغییر پتانسیل احیاء و ضرب اکتیویته مواد محلول، از اثر مواد همراه و کمپلکس سازهای یون فلزی می‌توان بهره گرفت [۳].

رسوب کاتدی رنیوم، بر خلاف نیکل و تیتانیوم، از محلولهای آبی اسیدی امکان پذیر است [۴]، اما آزاد شدن هیدروژن در خلال فرایند احتمال دارد سبب ایجاد ترکهای ریز و تضعیف خواص لایه شود. این اشکال با انجام عملیات بازپخت و زیستر کردن در ۲۵۰°C می‌تواند بر طرف شده و خواص فلز بهبود یابد. بدین ترتیب امکان ساخت آلیازهای لایه نازک دوتایی و سه‌تایی حاوی رنیوم از طریق الکتروکریستالیزاسیون توأم عنصر میسر می‌شود.

تحقیقات شیفرین [۵] در باره اتحلال الکتروولیت در حللهای آروماتیک نشان داده است که این فرایند بصورت جفت یون بود و باعث افزایش ابعاد مولکولی الکتروولیت و ایجاد تجمعات یونی بزرگ با قطبش موضعی می‌گردد. بنحویکه با جهش یون - از تجمعات باردار به سمت تجمعات غیرباردار - بر هدایت الکتریکی، میزان حلایت و گستره دمای کاری افزوده می‌شود [۷۰.۶]. محققین قبلی نشان داده‌اند که انتخاب الکتروولیت مناسب مانند نمکهای تراالکلیل آمونیوم با صول زنجیره آنکلیل بیشتر از ۳ دستیابی به هدایت الکتریکی کافی برای انجام فرایند ترسیب الکتریکی را سبب می‌شود [۸]. اتحلال یون فلز با استفاده از یک لیگاند آبران مناسب تا حد ۲ مول بر لیتر، در این محیطها، قابل دستیابی است [۳]. اما کمپلکس‌های گوناگون تولید شده در محیط، ضرایب نفوذ و ثوابت سرعت احیای ناشاخته‌ای دارند که برای کنترل دقیق جنس رسوب. نوع کمپلکس باید شناسایی و تعیین شود.

در باره شیمی کثوردیناسیون و ساختار کمپلکس بوجود آمده در اثر اتحلال  $Ni^{2+}$  و  $Ti^{4+}$  در محلولهای آروماتیک، تاکنون اطلاعی انتشار نیافته است. لذا در این تحقیق، ضمن بررسی مکانیزم فرایند ترسیب الکتریکی نیکل و تیتانیوم موجود در الکتروولیت  $TBABF_4$  حل شده در حل پایه آنسیول به اضافه فناترن، و نفتالین مذاب از طریق مقایسه داده‌های تجربی با محاسبات تئوری و مقادیر مربوط به مدار معادل الکتریکی، واکنش احیاء یونهای  $Ni^{2+}$  و  $Ti^{4+}$  تعیین می‌شود. اطلاعات سینتیکی مربوط به فرایند ترسیب با استفاده از معادلات مربوط به مدل‌های الکتروشیمیایی ارائه شده در تحقیقات قبلی محاسبه و برای استفاده‌های بعدی اعلام خواهد شد. همچنین دیاگرامهای تجربی پلاریزاسیون برای ترسیب یون  $Re^{7+}$  از محلول اسیدی پایه آبی بر کاتد فلزی پلاتین بررسی خواهد شد.

## روش تحقیق

از محلولهای حاوی  $NiCl_2$  ۵۰mM و  $TiCl_4$  ۷۲mM (با خلوص بیش از ۹۸٪ مارک فلوکا) در آنسیول (با خلوص بیش از ۹۹٪ مارک فلوکا) بعلاوه ۱۵٪ مولی فناترن (با خلوص بیش از ۹۰٪ مارک فلوکا) و نفتالین مذاب (با خلوص بیش از ۹۸٪ مارک فلوکا) و ۵٪ مول بر لیتر تراابتیل آمونیوم ترافلوروبرات (با خلوص بیش از ۹۸٪ مارک فلوکا) در دمایهای ۷۵، ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۰°C به منظور بررسی رسوب الکتروولیتی نیکل و تیتانیوم در حللهای آروماتیک و پلی آروماتیک استفاده شد. انتخاب غلظت بگونه‌ای بود که اطمینان کامل از حلایت کلرید در محلولهای کمپلکس ساز و پایه وجود داشته و عدم تشکیل فاز ثالث عملاً تأیید شد.

آزمایش‌های ولسامتری چرخه‌ای، کرنو آپریمتری و بیتابنگاری امپدانس الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه پتانسیوستات / گالوانوستات و آنالیزگر پاسخ فرکانس انجام شد. رابطه بین سیستمهای پتانسیوستات و آنالیزگر پاسخ فرکانس با نرم



افزارهای مربوط به آزمایش‌های ولتاوری چرخه‌ای، کرنوآپریوری و بینابنگاری امپانس الکتروشیمیایی توسط رایانه با پردازشگر و کارت‌های رابط برقرار شد. برای اطمینان از تکرار پذیری، هر آزمایش ولتاوری چرخه‌ای لاقل ۲ بار تکرار شد. نتایج بدست آمده تا حد ۹۸ درصد بهم نزدیک بودند. اما برای اختصار، تنها چند نمونه از نمودارهای بدست آمده در این مقاله ارائه می‌شوند.

[۹] پتانسیل این الکترود نسبت به الکترود کالومل  $0 / ۵M$  در آنسول بعلاوه ۱۵٪ مولی فاترن، بعنوان الکترود مرجع استفاده شد. از الکترود  $\text{Ag}/\text{AgBF}_4$  در محلول  $0 / ۵M$  در آنسول بعلاوه ۱۵٪ مولی فاترن، بعنوان الکترود مرجع استفاده شد. از یک تیغه پلاتینی بعنوان الکترود کمکی<sup>۲</sup> استفاده شد. الکترود کارگر<sup>۳</sup> به شکل مس یا سیم پلاتین بود که قبل از هر آزمایش با اسید نیتریک ۱۵ مولار اسید شویی و سپس توسط استن شته و خشک گردید.

به منظور کنترل دمای محلول، از یک حمام روغن سیلیکون استفاده شد. دمای حمام مذکور توسط یک گرمکن بر قی با دقت  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  کنترل شد. با استفاده از یک سیستم آبگرد - مجهر به یک پمپ بر قی، مخزن آبرسان، کندانسور پیرکس سه لایه و شلنگ‌های ارتیاضی رفت و برگشت آب - بخارات متصاعد شده از سطح حمام آبکاری، کندانس شده و به محلول باز می‌گشت. بدین ترتیب اولاً از افزایش فشار داخل سلول جلوگیری شده و ثانیاً تغییر غلظت محلول در اثر تبخیر اجزای آن در دمای بالا، به حداقل می‌رسید. رسوب بدست آمده با استفاده از میکروسکوپهای نوری و الکترونی رویی و آنالیزگر WDX مورد مطالعه و آنالیز قرار گرفت.

منجنهای پلاریزاسیون آندی و کاتدی رنیوم در محلول آبی حاوی اسید سولفوریک و پررنات آمونیوم به وسیله دستگاه پتانسیوستات رسم شد. جریان و ولتاژ تعادلی در چند دما و  $\text{pH}$  اندازه‌گیری و معادله تقلیل برای احیای پررنات معین گردید. از کاتد های مسی و پلاتینی با سطح مقطع  $1\text{cm}^2$  برای نشاندن رنیوم استفاده شد. به منظور تعیین بازدهی عملیات، غلظت محلول الکترولیز در زمانهای مختلف تعیین و با غلظت اولیه مقایسه شد. مقایسه کاهش جرم رنیوم محلول با افزایش جرم الکترود نشانگر میزان انجام و کشتهی جنسی و نشات الکتریکی سیستم بود. در تمام آزمایشها با افزایش چگالی جریان، رنگ رسوب از خاکستری به سیاه مبدل می‌شد که نشانگر تأثیر سینتیک فرایند بر مشخصات فیزیکوشیمیایی لایه را سبب بود.

## نتایج و بحث

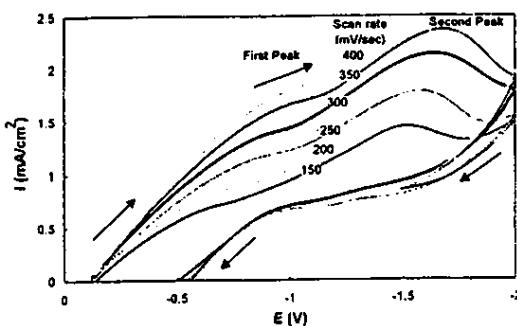
تأثیر سرعت روبش بر چگالی جریان و ولتاژ منطقه کاتدی در شکل ۱ نشان داده شده است. محدوده پتانسیل مورد استفاده برای رسم شکل طوری انتخاب شده که ولتاژ و چگالی جریان در قله‌های منطقه کاتدی بوضوح قابل تعیین باشند. در هر دو ولتاگرام مربوط به نیکل و تیتانیوم، دو قله در منطقه کاتدی دیده می‌شود که ارتفاع ( $E_p$ ) و پتانسیل ( $E_p$ ) آنها تحت تأثیر سرعت روبش و جنس کاتد قرار دارد. بطوریکه با افزایش سرعت روبش، ارتفاع و پتانسیل هر دو قله بر ترتیب افزایش و کاهش یافته و با تغییر جنس کاتد از مس به پلاتین نیز ارتفاع و پتانسیل قله دوم افزایش و کاهش می‌یابند.

وجود دو قله متواالی در ولتاگرامهای سیستم دلالت بر انجام دو واکنش پی‌درپی دارد؛ بنحویکه محصولات واکنش اول طی واکنش دوم مصرف شوند:

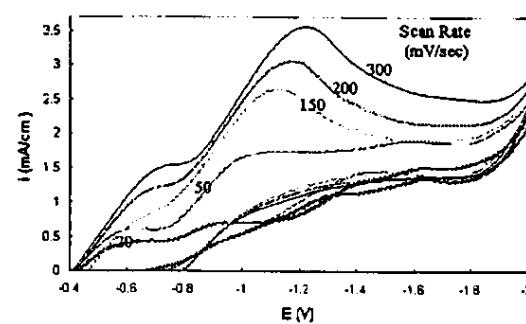


Counter Electrode<sup>۱</sup>

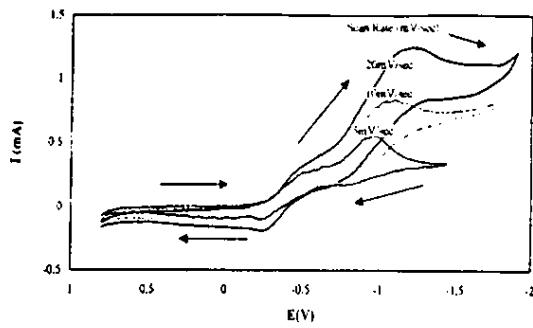
Working Electrode<sup>۲</sup>



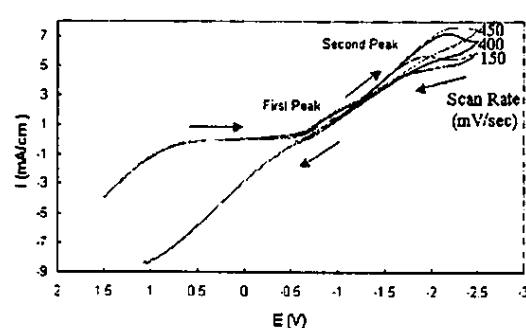
(د)



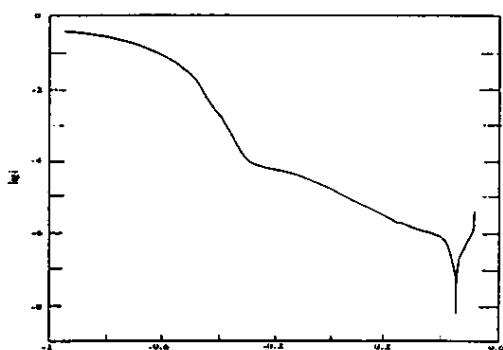
(الف)



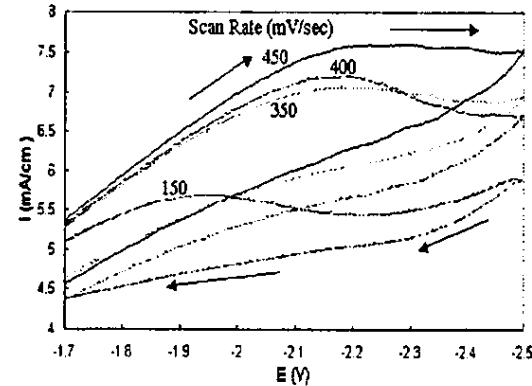
(ه)



(ب)



(و)



(ج)

شکل ۱ - تأثیر سرعت روبش بر ولتاگرام بدست آمده در سیستم: (الف) باکاتد  $\text{NiCl}_2\text{-AP}$  با  $75^\circ\text{C}$ ، (ب) با  $75^\circ\text{C}$   $\text{NiCl}_2\text{-AP}$  با کاتد پلاتینی در  $120^\circ\text{C}$  با گستره ولتاژ نشانگر هر دو پیک، (ج)  $\text{NiCl}_2\text{-AP}$  با کاتد پلاتینی در  $75^\circ\text{C}$  با گستره ولتاژ نشانگر پیک دوم، (د) پلاتینی در  $120^\circ\text{C}$  با گستره ولتاژ نشانگر هر دو پیک، (ه)  $\text{TiCl}_4\text{-AP}$  با کاتد پلاتینی در  $110^\circ\text{C}$  و دیاگرام پلاریزاسیون محلول  $200 \text{ ppm}$  رنیوم در دمای  $4^\circ\text{C}$  و  $\text{pH} = 1/15$



متعاوقاً با جدایش لیگاندهای جذب شده بر سطح کاتد، فرایند ترسیب بصورت واکنش ۳ کامل می‌شود:



مقادیر بدست آمده از رگرسیون خطی داده‌های پتانسیل قله بر حسب لگاریتم سرعت روش، جریان قله بر حسب جذر سرعت روش و تفاوت پتانسیل قله با پتانسیل مربوط به نصف جریان قله ( $|E_p - E_{p/2}|$ ) بر حسب سرعت روش نشان داد که واکنش مورد نظر برگشت‌ناپذیر است [۱۰]. پارامترهای سینتیکی ضریب نفوذ، ثابت سرعت استاندارد واکنش و ضریب انتقال الکترون با استفاده از رابطه بین پتانسیل و شدت جریان قله محاسبه شد [۱۱]:

$$I_p = -(2.99 \times 10^5) n (\alpha_c n_\alpha)^{\frac{1}{2}} C_O^\infty D^{\frac{1}{2}} v^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

که در آن  $n$  تعداد الکترونها منتقل شده در مرحله تعیین کننده سرعت،  $C_O^\infty$  غلظت جزء الکتروواکتیو بر حسب  $\text{mol/cm}^3$ ،  $v$  سرعت روش پتانسیل،  $D$  ضریب نفوذ جزء الکتروواکتیو و  $\alpha_c$  ضریب انتقال<sup>۴</sup> است. ضریب  $5 \times 10^{-5} / 99 \times 2 / 99$  مربوط به دمای  $298^\circ\text{K}$  است و برای سایر دمایا با توجه به تناسب آن با عکس دما قابل محاسبه است.

با استفاده از رابطه ۴، میانگین مقدار ضریب نفوذ نیکل  $6 \text{ cm}^2/\text{sec} / 2 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$  برای کاتد مسی و  $10 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec} / 2 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$  برای کاتد پلاتینی بدست آمد. میانگین ثابت سرعت واکنش ترسیب نیکل با توجه به روابط پیشنهادی [۱۲]، برای کاتد مسی برابر با  $10^{-3} \text{ cm/sec} / 2 \times 10^{-1} = k^*$  و برای کاتد پلاتینی برابر با  $10^{-3} \text{ cm/sec} / 2 \times 10^{-1} = k^*$  محاسبه شد. مقادیر مشابه برای نشستن تیتانیوم روی کاتد مسی  $6 \text{ cm}^2/\text{sec} / 7 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{sec}$  و روی کاتد پلاتینی  $7 \text{ cm}^2/\text{sec} / 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{sec}$  و ثابت‌های سرعت برای کاتد مسی  $4 \text{ cm/sec} / 2 \times 10^{-1} = k^*$  و برای کاتد پلاتینی  $5 \text{ cm/sec} / 10^{-1} = k^*$  بدست آمد.

نتایج آزمایش‌های کرونوآمپرومتری در محلولهای مشابه با آزمایش‌های ولتاوی چرخه‌ای بصورت نمودارهای چگالی جریان بر حسب زمان رسم شد. شب نمودارها در ابتدا بزرگ بود و سپس بدرج از آن کاسته می‌شد. چنین رفتاری [۷] در آزمایش‌های کرونوآمپرومتری احتمالاً ناشی از کنترل سینتیکی جوانه زنی در زمانهای کوتاه اولیه و کنترل نفوذی در زمانهای طولانی بود. شیفرین و همکارانش [۴] عبارتی را برای جریانهای گذرای ناشی از جوانه زنی و رشد سه بعدی یک مرکز مجزا بدست آوردند. البته، در حالت کلی تعداد زیادی از مراکز رشد بر زمینه تشکیل شده و تأثیر متقابل میدانهای نفوذ، به مسئله پیچیده‌ای منجر می‌شد که در زمانهای بسیار کوتاه، قبل صرفنظر کردن بود. در چنین شرایطی تغییرات جریان با زمان در دو حالت حدی مربوط به جوانه زنی لحظه‌ای و پیشرونده مراکز رشد مستقیماً با ضرب جریان مربوط به رشد یک مرکز مجزا در چگالی محلهای جوانه زنی  $N_0^5$  - در حالت جوانه زنی لحظه‌ای

Transfer coefficient<sup>۴</sup>

Nucleation Sites Density<sup>۵</sup>



یا در حالت جوانه زنی پیشرونده - بدست می آمد. بنابراین ملاک تشخیص، و استگی زمانی چگالی جریان در زمانهای کوتاه بود. چنانچه جوانه زنی لحظه‌ای صحیح بود، جریان با  $t^{1/2}$  و در صورت پیشرونده بودن، جوانه زنی با  $t^{3/2}$  می‌بایست مناسب می‌بود [۱۲]. به منظور بررسی مکانیزم جوانه زنی، از داده‌های بدست آمده از قسمت صعودی نمودارها - لحظات آغازین آزمایشها - استفاده شد و منحنیهای چگالی جریان بر حسب جذر زمان رسم شدند. این منحنی ها نشان داد که رگرسیون خطی نقاط مطابقت خوب داده‌ها با مدل تبلور الکتروشیمیایی سه بعدی و جوانه زنی لحظه‌ای داشت. به منظور بررسی بیشتر این داده‌ها از روش پیشنهادی چاریفکر [۹] برای جوانه زنی سه بعدی و تحت کنترل نفوذ استفاده شد.

چاریفکر، درباره تأثیر همبوشانی بین میدانهای نفوذ یک ردیف تصادفی از مراکز رشد، با استفاده از نظریه مساحت بسط یافته آورامی [۱۲] مطالعاتی انجام داده و عبارتی را که چاریفکر بدست آورد، با استفاده از مقادیر جریان ماکریم،  $I_m$ ، در نمودار شدت جریان بر حسب زمان و زمان وابسته به جریان ماکریم،  $I_m$ ، نرمایزه  $\theta$  نمود و معادلات زیر را به ترتیب برای جوانه زنی لحظه‌ای و پیشرونده بدست آورد:

$$\frac{I^2}{I_m^2} = \frac{1.9542}{t/t_m} \left[ 1 - \exp \left[ -1.2564 \left( t/t_m \right) \right] \right]^2 \quad (5)$$

$$\frac{I^2}{I_m^2} = \frac{1.2254}{t/t_m} \left[ 1 - \exp \left[ -2.3367 / \left( t/t_m \right)^2 \right] \right]^2 \quad (6)$$

معادله‌های ۵ و ۶ در ارتباط با جوانه زنی سه بعدی لحظه‌ای و جوانه زنی سه بعدی پیشرونده به همراه داده‌های نرمایزه بدست آمده از آزمایشها کرونوآمپرومتری با پله‌های پتانسیل متفاوت رسم شد. تعیت سیستم از جوانه زنی لحظه‌ای و کنترل نفوذی فرایند رشد بوضوح از مطابقت خوب داده‌های نظری با اطلاعات تجربی ملاحظه می‌گردد. با افزایش زمان، بدليل تداخل جریانهای همرفت طبیعی در سیستم با فرایند نفوذ و یا انجام واکنشهای دیگر همچون احیاء محلول یا احیاء لیگاندهای موجود در محلول، بویژه در پتانسیلهای بسیار منفی، نیز وجود داشته و باعث انحراف از منحنی نظری می‌شود.

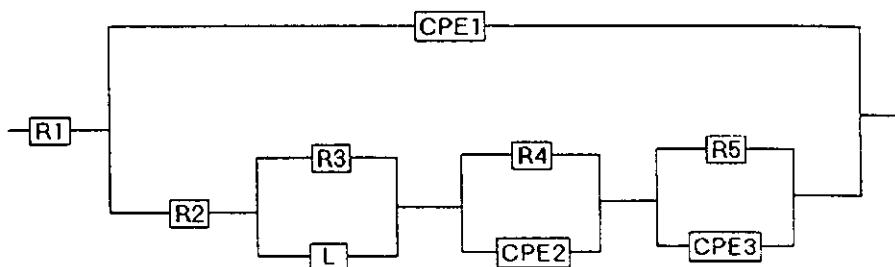
معادله پیشنهادی چاریفکر برای تبلور الکتروشیمیایی سه بعدی و جوانه زنی لحظه‌ای و تحت کنترل نفوذ در حالت حدی  $N_t \rightarrow 0$  برابر می‌شود با:

$$I = \frac{zF\pi (2Dc^\infty)^{3/2} M^{1/2} N_0 t^{1/2}}{\rho^{1/2}} \quad (7)$$

با استفاده از رابطه فوق و ضرایب رگرسیون خطی، می‌توان  $N_0$ ، دانسته محلیهای جوانه زنی فعال را محاسبه کرد. مقایسه نشان می‌دهد که مقادیر محاسبه شده (جدول ۱) با گستره گزارش شده توسط محققین قبلی ( $N_0 = 10 - 4 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-2}$ ) [۱۲] مطابقت خوبی دارد. آزمایشها بینابنگاری امپانس الکتروشیمیایی در دو پتانسیل ۵/۰ و ۸/۰ ولت صورت گرفت تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با مکانیزم فرایند بدست آید. مدار معادل با بررسی سیستمهای مشابه و نتایج این تحقیق با استفاده از روش مینیمم کردن غیرخطی مربع داده‌های کمپلکس CNLS و نرم‌افزار [۱۴ LEVM ۷.۱] تعیین شدند. طرحواره مدار معادل الکتریکی پیشنهادی در شکل ۲

جدول ۱ - نتایج حاصل از رگرسیون خطی چگالی جریان بر حسب جذر زمان در سیستم  $\text{NiCl}_2\text{-AP-Cu}$ 

$10^6 N_0 \text{ (cm}^{-2}\text{)}$	$R^2$	a	E (V)
۱۲	۰/۹۹۵۳	۶۵/۶۷۸	-۲/۵
۱۲	۰/۹۹۴۸	۶۴/۵۱۴	-۳
۹/۷	۰/۹۹۳۲	۴۷/۵۸۳	-۲/۵
۸/۱	۰/۹۹۶۸	۳۹/۹۴۴	-۲
۴/۲	۰/۹۹۰۶	۲۰/۸۷۱	-۱/۷۵
۲/۲	۰/۹۸۸۳	۱۰/۶۹۴	-۱/۵

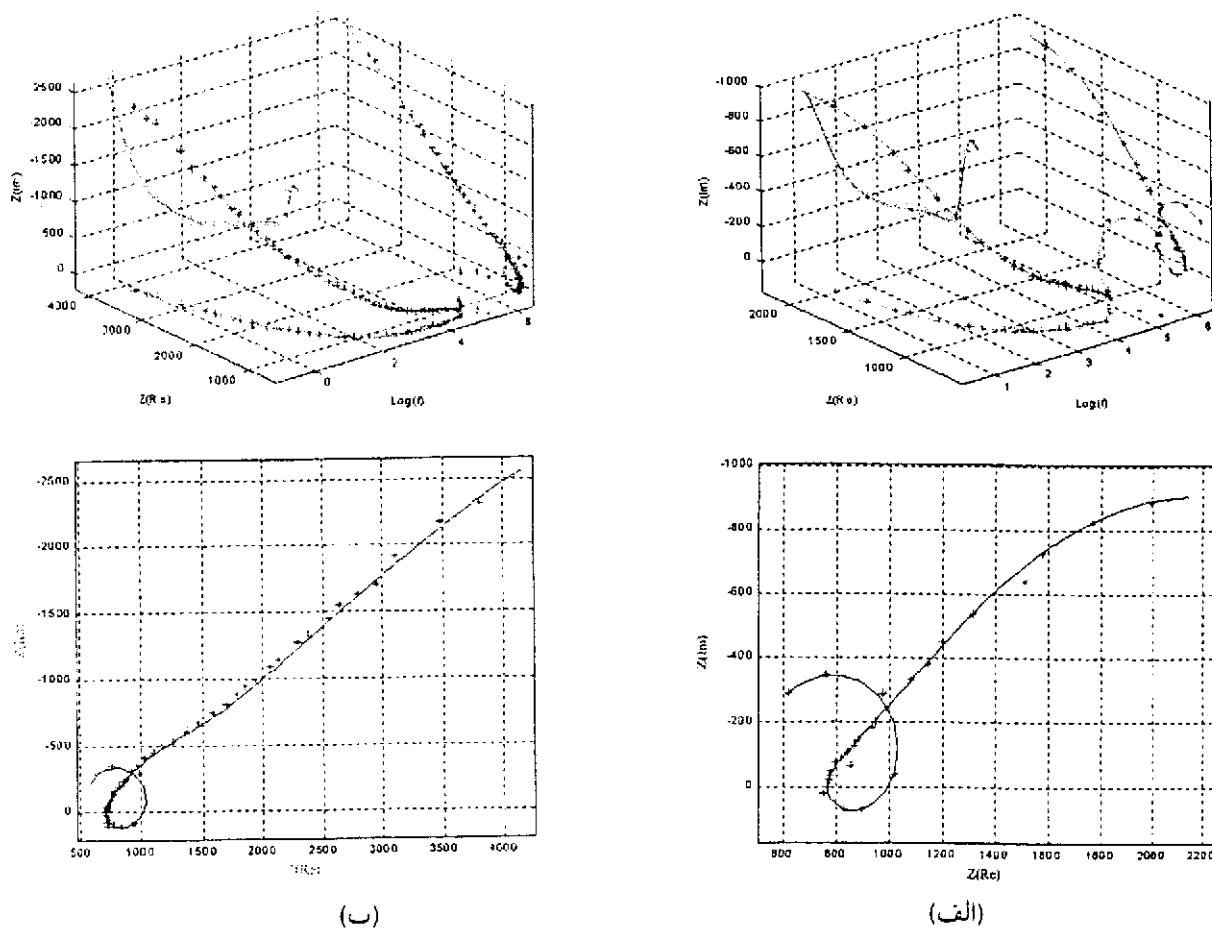
شکل ۲ - مدار معادل الکتریکی پنهانی برای سیستم  $\text{NiCl}_2\text{-AP}$ 

نstan داده شده است. در این مدار R1 نمایانگر مقاومت محلول، CPE1 ظرفیت خازن لایه دوگانه، R2 مقاومت انتقال بار، L مربوط به جدا شدن لیگاند باقیمانده از رسوب یون نیکل روی الکترود، CPE2 در ارتباط به جذب یون نیکل بصورت کمپلکس به سطح کاتد و  $W$  تاشی از نفوذ یونهای فلز در لایه نرنست در الکترولت است.

دیاگرام سه بعدی امپدانس حقیقی  $Z_{Re}$ ، امپدانس موهومنی  $Z_{Im}$  و لگاریتم فرکانس f log و نمودار نایکویست در شکل ۳ نstan داده شده اند. همانطور که دیده می شود، نتیجه آزمایشاهای EIS (نقاط \*) با امپدانس مدار معادل شیوه سازی شده (خط ممتدا)، تطبیق نسبتاً خوبی دارد. در فرکانسها بالا (۱۰۰ KHz تا ۱ MHz)، حلقه خازنی مربوط به لایه دوگانه الکتریکی (CPE1) و مقاومت انتقال بار (R1) مشاهده می گردد. با کاهش فرکانس در محدوده ۱۰۰ KHz تا ۱۰ KHz، یک حلقه القابی مربوط به فرایند فعل شدن سطح الکترود در حین تبلور الکتروشیمیایی (L) دیده می شود. با کاهش بیشتر فرکانس در محدوده ۱۰ KHz تا ۱۰ Hz مجدداً یک حلقه خازنی مربوط به جذب لیگاندهای یون نیکل بر سطح کاتد (CPE2) و در فرکانسها پائیتر حلقه خازنی سوم مربوط به لیگاندهای جذب شده روی سطح (CPE3) مشاهده می گردد. مقادیر المانهای مدار معادل شیوه سازی شده بر حسب پتانسیل الکتریکی سیستم  $\text{NiCl}_2\text{-AP}$  در جدول ۲ خلاصه شده است.

مطالعات میکروسکوپ الکترونی رویشی، تبلور الکتروشیمیایی سه بعدی نیکل بر سطح الکترودهای مسی و پلاتینی را تأیید می نمایند. شکل ۴ مورفولوژی کریستالهای تبلور یافته را نstan می دهد. همچنین آنالیز WDX انجام شده بر هر دو نوع بوشش، خلوص بسیار بالای آنها را نstan می دهد که مؤید نتیجه گیری فوق است.

دیاگرامهای پلاریزاسیون محلول حاوی رنیوم نشاندهنده تأثیر قابل توجه دما بر کبفت و خواص رسوب بوده و با افزایش چگالی جریان یا اسیدیته محلول ترکیبات هیدریدی و برخی از اکسیدهای فلزی نیز بر سطح کاتد ظاهر می شوند. تحت این شرایط در صد ناخالصیها نیز افزایش می یابد. با استفاده از این دیاگرامها ثوابت معادله تفل برای دمای  $40^\circ\text{C}$  برابر با  $B_a = ۰/۱۶$  و  $B_c = ۰/۴۴$  و  $I_0 = ۱۰^{-۸} \text{ A}/23$  بدست آمد.

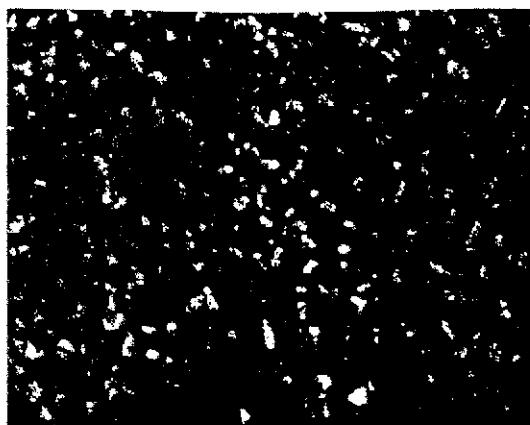


شکل ۲ - نتایج بینابنگاری امپدانس الکتروشیمیایی بصورت دیاگرامهای سه بعدی امپدانس موهومی-امپدانس حقیقی-لگاریتم فرکانس و نمودار نایکویست برای سیستم  $\text{NiCl}_2\text{-AP-CU}$  در پتانسیل (الف) ۵/۰ - ولت و (ب) ۸/۰ - ولت در  $75^{\circ}\text{C}$ . مقادیر اندازه‌گیری شده با علامت \* و محاسبه شده بوسیله خطوط مستد نشان داده شده‌اند.

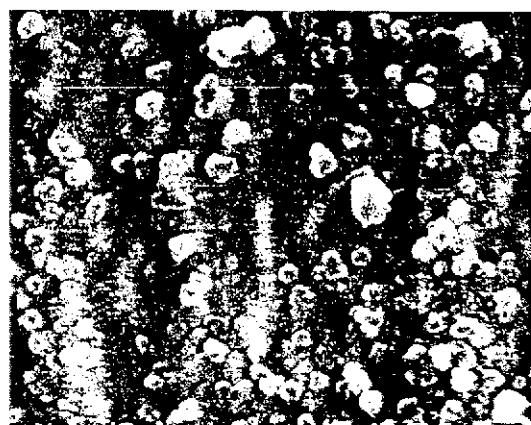
### نتیجه‌گیری

تبیور الکتروشیمیایی هر دو عنصر نیکل و تیتانیوم بر سطح مس و پلاتین بصورت سه بعدی است و سرعت جوانه‌زنی فلز تحت تاثیر پتانسیل اضافی اعمالی افزایش یافته و به یک مقدار حدی می‌رسد. جوانه‌زنی در این حلال بصورت لحظه‌ای بوده و رشد تحت کنترل نفوذ است. با گذشت زمان و تداخل همرفت طبیعی در سیستم با فرایند نفوذ، انحرافاتی از کنترل نفوذی ملاحظه می‌شود. اما مقایسه نتایج حاصل از اندازه‌گیری امپدانس الکتروشیمیایی سیستم با مکانیزم ارائه شده، مطابقت قابل قبولی را نشان می‌دهد. تطابق خوب داده‌های آزمایشی با نمودارهای محاسبه شده امپدانس موهومی-امپدانس حقیقی-لگاریتم فرکانس، نشان دهنده دقیقیت مدار معادل طراحی شده و تابع توجیه انجام شده در باره رفتار سیتیکی سیستم است.

تشکیل لايه نازک رنیوم بر سطح فلزات مس و پلاتین به طریق الکتروشیمیایی میسر بوده و بازدهی تشکیل رسوب با توجه به شرایط سلول الکتروولیز متغیر است. با توجه به وجود ظرفیتهای متعدد، ایجاد ترکیبات گوناگون رنیوم در هنگام الکتروکریستالیزاسیون رنیوم امکان‌پذیر بوده و بر خواص لايه تشکیل شده تأثیر می‌گذارد.



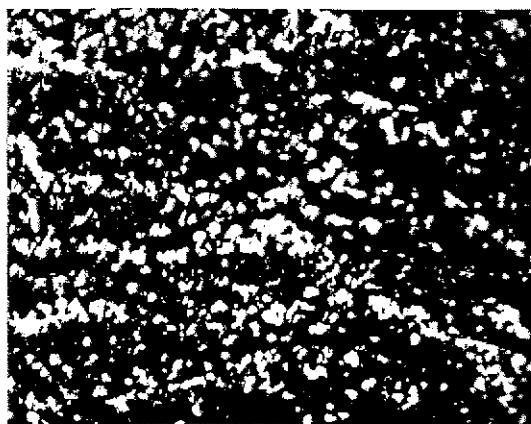
(ج)



(الف)



(د)



(ب)

شکل ۴ - عکس میکروسکوپ الکترونی لایه رسوب در بزرگنمایی ۳۵۰۰ برابر (الف) سیستم  $\text{NiCl}_2\text{-AP}$  بر مس در دمای  $75^\circ\text{C}$  و پتانسیل  $5/1$ - ولت، (ب) سیستم  $\text{NiCl}_2\text{-AP}$  بر پلاتین در دمای  $95^\circ\text{C}$  و پتانسیل  $1/2$ - ولت، (ج) سیستم  $\text{TiCl}_4\text{-N}$  بر مس در دمای  $115^\circ\text{C}$  و پتانسیل  $1/8$ - ولت و (د) سیستم  $\text{TiCl}_4\text{-AP}$  بر پلاتین در دمای  $110^\circ\text{C}$  و پتانسیل  $5/2$ - ولت.

### قدردانی

از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف به سبب تأمین بخش غیرتجهیزاتی - غیرمواد مصرفی اعتبار لازم برای انجام تحقیق و آقایان رضا احمدی، افروز برتووش و محمد رضا واعظی به سبب انجام آزمایشها و مسئولین آزمایشگاه خوردنگی و حفاظت مواد دانشگاه صنعتی شریف به سبب همکاری در اجرای طرح قدردانی می‌شود.



## مراجع

1. Abbott, A. P., Claxton, T. A., Fawcett, J. and Harper, J. C., Tetrakis(Decyl) Ammonium Tetraphenyl Borate: A Novel Electrolyte for Nonpolar Media, *J. Chem. Soc. Farady Trans.*, Vol. 92, No. 10, 1996, pp. 1747-1749.
2. Geblewicz, G., Potter, R. J. and Schiffrian, D. J., Electrodeposition from Aromatic Solvents, *Trans. IMF*, Vol. 64, 1986, pp. 134-136.
3. Potter, R. J. and Schiffrian, D. J., Electrodeposition from Thiocyanates Melts, *J. Electroanal. Chem.*, Vol. 206, 1986, pp. 253-264.
4. Gomez, J., Gardiazabal, J. I. and Cordova, R., Electrochemical Behavior of Rhenium in Aqueous Solutions, *J. Electroanal. Chem.*, Vol. 260, 1989.
5. Geblewicz, G. and Schiffrian, D. J., Solvent Properties of Polyaromatic Hydrocarbons, *J. Chem. Soc. Farady Trans. I*, Vol. 84, 1988, pp. 561-574.
6. Abbott, A. P. and Schiffrian, D. J., Enhanced Solvent Properties of Aromatic Hydrocarbon Mixture, *J. Electroanal. Chem.*, Vol. 256, 1988, pp. 477-480.
7. Abbott, A. P. and Schiffrian, D. J., Conductivity of Tetra-Alkylammonium Salts in Polyaromatic Solvents, *J. Chem. Soc. Farady Trans.*, Vol. 86, 1990, pp. 1453-1459.
8. Abbott, A. P. and Schiffrian, D. J., Characterisation of Solvent Properties of Aromatic Hydrocarbon Mixtures, *J. Chem. Soc. Farady Trans.*, Vol. 86, No. 9, 1990, pp. 1449-52.
9. Abbott, A. P., Long, E. E., Bettley, A. and Schiffrian, D. J., Metal Deposition from Aromatic Solvents, *J. Electroanal. Chem.*, Vol. 261, 1989, pp. 449-453.
10. Scharifker, B. R., Diffusion Controlled Growth of Hemispheres in Ordered Arrays, *J. Electroanal. Chem.*, Vol. 458, 1998, pp. 253-255.
11. Gosser, D. K., *Cyclic Voltammetry Simu. and Anal. of Reac. Mechanism*, VCH Pub., NY, 1994.
12. Heerman, L. and Tarallo, A., *Electrochemical Nucleation on Microelectrodes Theory and Exper. for Diff. Control Growth*, *J. Electroanal. Chem.*, Vol. 451, 1998, pp. 101-109.
13. Avrami, M., Theory of Extended Area, *J. Chem. Phys.*, Vol. 7, 1939, pp. 1130-1137.
14. Macdonald, J. R., CNLS (Complex Nonlinear Least Squares) Immittance Fitting Program, LEVM Manual, Solarton Group Limited, 1999.
15. Macdonald, J. R., Schoonman, J. and Lehnert, A. P., The Applicability and Power of Complex Nonlinear Least Squares for the Analysis of Impedance and Admittance Data, *Electroanal. Chem.*, Vol. 131, 1982, pp. 77-95.